

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6880145

SUBMISSION TYPE:	RESUBMISSION
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
RESUBMIT DOCUMENT ID:	506675401
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
HITACHI CHEMICAL DUPONT MICROSYSTEMS, LTD.	08/01/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	HD MICROSYSTEMS, LTD.
Street Address:	4-25, KORAKU 1-CHOME, BUNKYO-KU
City:	TOKYO
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	112-0004
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15545751
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)419-7007
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	2024197000
Email:	aschiavelli@fitcheven.com
Correspondent Name:	ALAN E. SCHIAVELLI
Address Line 1:	1250 23RD STREET NW, SUITE 410
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20037-1164
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	20367-141348-US
NAME OF SUBMITTER:	ALAN E. SCHIAVELLI
SIGNATURE:	/Alan E. Schiavelli/
DATE SIGNED:	08/24/2021
Total Attachments: 9	
source=Englishassignment#page1.tif	
source=Englishassignment#page2.tif	
source=Englishassignment#page3.tif	
source=Englishassignment#page4.tif	
source=Englishassignment#page5.tif	

source=Englishassignment#page6.tif

source=Englishassignment#page7.tif

source=Englishassignment#page8.tif

source=Englishassignment#page9.tif

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Sachie ISHII of Shibashin Kanda Bldg. 3rd Floor,
26, Kanda Suda-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041
Japan do hereby state that I am competent in Japanese and
English languages and that to the best of my knowledge and
belief, the attached document is an accurate and partial
translation of the true copy of the Certificate of All
Historical Matters issued on August 17, 2020, File number
5719119.

Signature Sachie. I Date June 14, 2021

Certificate of All Historical Matters

4-25, Koraku 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
 HD Microsystems, Ltd.

Company Number	0100-01-083964		
Trade name	<u>Hitachi Chemical Dupont Microsystems, Ltd.</u>		
	HD Microsystems, Ltd.	Changed	August 1, 2020
		Registered	August 3, 2020
Location of head office	<u>4-1, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo</u>		
	4-25, Koraku 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo	Moved	August 12, 2008
		Registered	August 12, 2008
Method of public notice	To be noticed through official gazettes.		
Date of incorporation	August 7, 1997		
— omitted —			

This is to certify that the above are the whole matters recorded on the register that are not closed.

August 17, 2020
 Tokyo Legal Affairs Bureau
 Registrar Naruhiko Shirai

File number ち 719119

*Deleted matters are underlined.

PATENT
REEL: 057278 FRAME: 0222

履歴事項全部証明書

東京都文京区後楽一丁目4番25号
HDマイクロシステムズ株式会社

会社法人等番号	0100-01-083964		
商号	日立化成デュボンマイクロシステムズ株式会社		
	HDマイクロシステムズ株式会社	令和2年8月1日変更	
		令和2年8月3日登記	
本店	東京都文京区小石川一丁目4番1号		
	東京都文京区後楽一丁目4番25号	平成20年8月12日移転	
		平成20年8月12日登記	
公告をする方法	官報に掲載する		
会社成立の年月日	平成9年8月7日		
目的	1. 半導体用高機能液状化学材料の開発、製造、販売及び輸出入 2. 液晶表示装置用高機能液状化学材料の開発、製造、販売及び輸出入 3. 毒物劇物の販売 4. 前各号に付帯する一切の事業 平成21年3月23日変更 平成21年4月10日登記		
発行可能株式総数	8000株		
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 8000株		
資本金の額	金4億円		
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は、株主総会の承認を受けなければならない。 平成18年6月28日変更 平成18年6月30日登記		

役員に関する事項	取締役	橋本 勝 則	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
	取締役	橋本 勝 則	平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	橋本 勝 則	令和 2年 3月31日重任
			令和 2年 4月 8日登記
	取締役	森 嶋 浩 之	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
			平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	深 須 憲 哉	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
			平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	山 森 昌 美	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
	取締役	山 森 昌 美	平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	山 森 昌 美	令和 2年 3月31日重任
			令和 2年 4月 8日登記
	取締役	田 中 能 之	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
	取締役	田 中 能 之	平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	田 中 能 之	令和 2年 3月31日重任
			令和 2年 4月 8日登記

	取締役 細川 幸一	平成28年 3月31日就任
		平成28年 4月 8日登記
		平成30年 3月30日退任
		平成30年 4月10日登記
	取締役 小林 重紀	平成30年 3月30日就任
		平成30年 4月10日登記
	取締役 小林 重紀	令和 2年 3月31日重任
		令和 2年 4月 8日登記
	取締役 山下 祐行	平成30年 3月30日就任
		平成30年 4月10日登記
	取締役 山下 祐行	令和 2年 3月31日重任
		令和 2年 4月 8日登記
	取締役 羽 廣 昌 信	平成30年 3月30日就任
		平成30年 4月10日登記
		平成31年 1月15日辞任
		平成31年 1月21日登記
	取締役 堀 明 徳	平成31年 1月16日就任
		平成31年 1月21日登記
	取締役 堀 明 徳	令和 2年 3月31日重任
		令和 2年 4月 8日登記
	東京都板橋区高島平五丁目33番5号 代表取締役 深 須 憲 哉	平成28年 3月31日重任
		平成28年 4月 8日登記
		平成30年 3月30日退任
		平成30年 4月10日登記

東京都杉並区高円寺北一丁目27番6-504 号アソシエール中野武番館 代表取締役	山 森 昌 美	平成28年 3月31日重任
		平成28年 4月 8日登記
		平成30年 3月30日重任
東京都杉並区高円寺北一丁目27番6-504 号アソシエール中野武番館 代表取締役	山 森 昌 美	平成30年 4月10日登記
		令和 2年 3月31日重任
		令和 2年 4月 8日登記
東京都町田市真光寺二丁目22番地12 代表取締役	小 林 重 紀	平成30年 3月30日就任
		平成30年 4月10日登記
		令和 2年 3月31日重任
東京都町田市真光寺二丁目22番地12 代表取締役	小 林 重 紀	令和 2年 4月 8日登記
		監査役
		高 塚 要
監査役	高 塚 要	平成25年 3月29日重任
		平成25年 4月 8日登記
		平成29年 3月31日重任
監査役	吉 田 寛	平成29年 4月13日登記
		平成28年 4月 1日就任
		平成28年 4月 8日登記
監査役	吉 田 寛	平成29年 3月31日重任
		平成29年 4月13日登記
		令和 2年 3月31日就任
監査役	加 藤 の り	令和 2年 4月 8日登記
		令和 2年 3月31日就任
		令和 2年 4月 8日登記

	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成28年 3月31日重任
			平成28年 4月 8日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成29年 3月31日重任
			平成29年 4月13日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成30年 3月30日重任
			平成30年 4月10日登記
	会計監査人	EY新日本有限責任監査法人	平成30年 7月 1日新日本有限責任監査法人の名称変更
			平成30年 7月 2日登記
	会計監査人	EY新日本有限責任監査法人	平成31年 3月29日重任
			令和 2年 4月 8日登記
	会計監査人	EY新日本有限責任監査法人	令和 2年 3月31日重任
			令和 2年 4月 8日登記
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社		平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 2日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社		平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 2日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社	平成18年 6月28日設定	平成19年11月19日登記
登記記録に関する事項	平成15年7月7日東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号から本店移転 平成15年 7月28日登記		



東京都文京区後楽一丁目4番25号
HDマイクロシステムズ株式会社

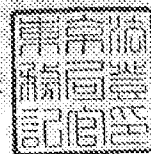
人
ド
ク
コ

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明
した書面である。

令和 2年 8月17日

東京法務局
登記官

白 井 成 彦



6/6

整理番号 ち719119

* 下線のあるものは従属事項であることを示す。

PATENT

RECORDED: 05/21/2021

REEL: 057278 FRAME: 0228